

真空薄膜形成と装置

2001年5月10日 初版第1刷発行

2001年7月3日 初版第2刷発行

編 著：株式会社 シンクロン
技術調査室 大工原 茂樹

発 行：株式会社 シンクロン
〒140-8540 東京都品川区南大井 3-2-6
TEL:03-3762-7811
FAX:03-3762-2928
